



CAS IR Grid / 合肥物质科学研究院 / 中国科学院合肥物质科学研究院 / 中科院固体物理研究所

一种去除贵金属纳米线阵列背面金膜电极的机械抛光方法

文献类型: 专利

作者 张俊喜; 张立德; 许伟; 章天赐¹; 胡小晔¹; 方明; 刘毛

专利号 CN102441833A

著作权人 中国科学院合肥物质科学研究院

国家 中国

文献子类 发明专利

语种 中文

源URL [<http://ir.hfcas.ac.cn:8080/handle/334002/42754>]

专题 合肥物质科学研究院_中科院固体物理研究所

推荐引用方式 张俊喜,张立德,许伟,等. 一种去除贵金属纳米线阵列背面金膜电极的机械抛光方法. CN102441833A.
GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览
17

下载
9

收藏
0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。